

美国 ALICAT (艾里卡特) 21 系列 标准型气体质量流量控制器

层流差压原理

满量程 0.5 SCCM - 12000 SLPM, 优于 1 % 的精度, 量程可控比宽, 优于 30 ms 响应时间

非抗腐蚀



图示为 0-0.5 SCCM 到 0-50 SCCM, 更多量程尺寸请见背面尺寸 / 压损表

美国 ALICAT 21 系列标准型质量流量控制器，采用内部补偿型层流压差技术，使得大流量范围下气体仍旧保持层流运动。内置的绝压和温度传感器充分补偿因压力和温度引起的体积流量与质量流量间的差异，并对用户标准工况进行修正。具有 NIST 可溯源校准证书。可用于快速精确地测量并控制过程气体的质量流量、体积流量、压力，并显示气体温度，适用于多种流量测控场合。设备采用快速稳定的优质电磁阀以及优化的 PID 调校，可达到优于 100 ms 的控制速度，并保持极佳稳定性，并有超低压损产品可供您选择。

产品特色

- 数字化产品
- 多参数显示和输出：温度、压力、流量等
- 多参数控制，如体积流量、质量流量和压力
- 标配三种控制方式：数字、模拟和本地面板
- 可选高精度：优于 0.5% 读数
- 量程可控比宽，0.01~100% 满量程
- 响应时间快，优于 30 ms
- 内置 98 种气体
- 可现场编辑混合气体（最多 5 种成分），并最多存储 20 种混合气

行业应用

- | | |
|------------|------------|
| ● 大学 / 研究所 | ● 汽车制造 |
| ● 环境监测 | ● 光 伏 |
| ● 真空行业及镀膜 | ● 燃料电池 |
| ● 工业炉窑 | ● 计量校准 |
| ● 半 导 体 | ● 过程工艺气体测量 |

精度升级 new! 详情请咨询

量程为 0.5 SCCM - 12000 SLPM,

其中 10 SCCM - 20 SLPM 量程段, 下述指标升级:

- 质量流量普通精度 $\pm 0.6\%$ 读数或 $\pm 0.1\%$ 满量程 (取最大值)
 质量流量高精度 $\pm 0.5\%$ 读数或 $\pm 0.1\%$ 满量程 (取最大值)
 重复性 $\pm (0.1\% \text{ 读数} + 0.02\% \text{ 满量程})$
 质量流量零点漂移 $\pm 0.01\% \text{ 满量程} / ^\circ\text{C}$ (从清零温度开始)
 $\pm 0.01\% \text{ 满量程} / \text{Atm}$ (从清零压力开始)
 质量流量量程漂移 $\pm 0.01\% \text{ 读数} / ^\circ\text{C}$ (从 25°C 开始)
 $\pm 0.1\% \text{ 读数} / \text{Atm}$ (从校准压力开始)

性能指标

介质要求 非腐蚀性、洁净、干燥的气体

 介质种类 内置了 98 种气体，用户可现场编辑混合气体
 (最多 5 种成分)，并最多存储 20 种混合气

量 程 从 0-0.5 SCCM 到 0-12000 SLPM

量程可控比 (稳态) 0.01~100% 满量程

(R 和 RH 阀门为 0.2-100% 满量程)

显 示 屏 标准为 LCD 单色显示屏 (带背光)，可选 TFT 彩色显示屏

显示方式 同时显示质量流量、体积流量、压力、温度

 精 度 $\pm (0.8\% \text{ 读数} + 0.2\% \text{ 满量程})$ 精度升级部分见左下角

 $\pm (0.4\% \text{ 读数} + 0.2\% \text{ 满量程})$ (量程 5CCM 和 50-500SLPM 可选)

 累计流量精度 流量精度之外增加 $\pm 0.5\%$ 读数的额外误差

 重 复 性 $\pm (0.2\% \text{ 读数} + 0.02\% \text{ 满量程})$

 质量流量温度零点和满量程漂移 0.02% 满量程 / °C (从 25°C 开始)

 质量流量压力零点和满量程漂移 $\pm (0.08\% \text{ 读数} + 0.02\% \text{ 满量程}) / \text{Atm}$
 (从校准压力开始)

控制响应时间 (T63) < 100 ms (与流量相关, 用户可调)

显示响应时间 < 10 ms (与流量相关)

预热时间 < 1 s

工作温度 -10 ~ 60°C (环境和气体)

(可选高温选项, 气体 100°C, 环境 85°C)

 温度精度 $\pm 0.75\%$

工作湿度 0 ~ 95 %, 无冷凝

工作压力 11.5-160 PSIA

 压力精度 $\pm 0.5\%$ 读数 ($> 1\text{Atm}$)，或 $\pm 0.07\text{PSIA}$ ($< 1\text{Atm}$)

耐 压 200PSIA (静压); 75PSID (进出口差压)

满量程压损 参考背面详细压损表

 泄漏率 (外漏) 选择 HLC 选项, 泄漏率可低至 $1 \times 10^{-9}\text{Atm cc/s He}$

材 质 主体材质: 302, 303, 304, 316LSS;

P 和 PCV 阀门材质: 430FRSS 和黄铜;

R 阀门材质: 410SS, Nylon 和 Derlin;

密封材质 FKM;

传感器材质请咨询工厂

过程接口 NPT 内螺纹 (默认), 详细规格参考压损表;

其他接口形式请咨询

安装方向 配置 R 阀门需阀体垂直向上安装, 其他阀门无要求。

安装固定孔 8-32UNC 螺纹, 数量和孔深与量程相关, 具体请咨询

防护等级 IP40 (IP66 可选)

认 证 ISO 9001、NIST 溯源认证、CE、UKCA、RoHS、

REACH 声明、防爆 (可选)

通讯/电源

数字输入 / 输出信号	串口 ASCII 码和 Modbus RTU via RS232 (默认); 可选串口 ASCII 码和 Modbus RTU via RS485、 Modbus TCP/IP、DeviceNet、EtherCAT、 EtherNet/IP、Profibus、Profinet、IO-Link	屏幕刷新频率 10 Hz 供电电压 12-24 VDC (与量程相关, 详情咨询) 供电电流 250 mA, 0.5 A, 1 A, 2.1 A (与量程相关, 详情咨询) 额外加 40 mA (4 - 20 mA 模拟输出)
模拟输入 / 输出信号	0-5Vdc (默认); 可选 1-5Vdc, 0-10Vdc 或 4-20mA	电气接口 DB9M (默认), 可选 DB9、DB15、6 针工业接口、 8 针 M12、8 针 Mini-DIN 等
模拟信号精度	在基础误差上额外增加 ±0.1% 满量程的误差	

数据刷新频率 数字信号 40 Hz@19200 波特率; 模拟信号: 1000 Hz

尺寸/压损

满量程标准型质量流量控制器	满量程压损 (psid) 排气到大气中默认阀门配置	外形尺寸	过程接口	重量
0.5 sccm	1.0	3.90"H × 3.34"W × 1.05"D	M5 内螺纹 (10-32 兼容) (随货带 Buna-N 面密封转 1/8"NPT 内螺纹接头)	1.1lb (约 0.5kg)
1-5sccm	2.0			
10sccm	2.8			
20-50sccm	1.0			
100 sccm - 500 sccm	1.0			
1 slpm	1.5			
2 slpm	3.0			
5 slpm	2.0			
10 slpm	5.5			
20 slpm	12.0			
50 slpm (配置 P 阀门)	5.0	4.07"H × 3.59"W × 1.05"D	1/8"NPT 内螺纹	1.2lb (约 0.5kg)
100 slpm (配置 P 阀门)	15.5			
250 slpm (配置 R 阀门)	2.4			
500 slpm	6.5			
1000 slpm	14.0			
2000 slpm	28.6			
3000 slpm	16.8			
5000 slpm	14.1			
10000 slpm	30.0			
11000 slpm	40.0			
12000 slpm	72.0	7.96"H × 12.00"W × 3.84"D	2"NPT 内螺纹	32.0lb (约 14.5kg)

气体兼容表

#	短名字	长名字	#	短名字	长名字
0	Air	Air (Clean Dry)	101	R-115	Chloropenta luoroethane (C_2ClF_5) ¹
1	Ar	Argon	102	R-116	Hexa luoroethane (C_2F_6) ¹
2	CH ₄	Methane	103	R-124	Chlorotetra luoroethane (C_2ClCF_3) ¹
3	CO	Carbon Monoxide	104	R-125	Pentafluoroethane (CF_3CF_2) ¹
4	CO ₂	Carbon Dioxide	105	R-134A	Tetrafluoroethane (CH_2FCF_3) ¹
5	C ₂ H ₆	Ethane	106	R-14	Tetrafluoromethane (CF_4) ¹
6	H ₂	Hydrogen	107	R-142b	Tetrafluoromethane (CF_4) ¹
7	He	Helium	108	R-143a	Trifluoroethane ($C_2H_3F_2$) ¹
8	N ₂	Nitrogen	109	R-152a	Difluoroethane ($C_2H_4F_2$) ¹
9	N ₂ O	Nitrous Oxide	110	R-22	Difluoromonochloromethane ($CHClF_2$) ¹
10	Ne	Neon	111	R-23	Trifluoromethane (CHF_3) ¹
11	O ₂	Oxygen	112	R-32	Difluoromethane (CH_2F_2) ¹
12	C ₃ H ₈	Propane	113	R-318	Octafluorocyclobutane (C_4F_8) ¹
13	nC ₄ H ₁₀	Normal Butane	114	R-404A	44% R-125, 4% R-134A, 52% R-143A ¹
14	C ₂ H ₂	Acetylene	115	R-407C	23% R-32, 25% R-125, 52% R-143A ¹
15	C ₂ H ₄	Ethylene (Ethene)	116	R-410A	50% R-32, 50% R-125 ¹
16	iC ₄ H ₁₀	Isobutane	117	R-507A	50% R-125, 50% R-143A ¹
17	Kr	Krypton	140	C-15	15% CO ₂ , 85% Ar
18	Xe	Xenon	141	C-20	20% CO ₂ , 80% Ar
19	SF ₆	Sulfur Hexafluoride	142	C-50	50% CO ₂ , 50% Ar
20	C-25	25% CO ₂ , 75% Ar	143	He-50	50% He, 50% Ar
21	C-10	10% CO ₂ , 90% Ar	144	He-90	90% He, 10% Ar
22	C-8	8% CO ₂ , 92% Ar	145	Bio5M	5% CH ₄ , 95% CO ₂
23	C-2	2% CO ₂ , 98% Ar	146	Bio10M	10% CH ₄ , 90% CO ₂
24	C-75	75% CO ₂ , 25% Ar	147	Bio15M	15% CH ₄ , 85% CO ₂
25	He-25	25% He, 75% Ar	148	Bio20M	20% CH ₄ , 80% CO ₂
26	He-75	75% He, 25% Ar	149	Bio25M	25% CH ₄ , 75% CO ₂
27	A1025	90% He, 7.5% Ar, 2.5% CO ₂	150	Bio30M	30% CH ₄ , 70% CO ₂
28	Star29	Stargon CS (90% Ar, 8% CO ₂ , 2% O ₂)	151	Bio35M	35% CH ₄ , 65% CO ₂
29	P-5	5% CH ₄ , 95% Ar	152	Bio40M	40% CH ₄ , 60% CO ₂
30	NO	Nitric Oxide ¹	153	Bio45M	45% CH ₄ , 55% CO ₂
31	NF ₃	Nitrogen Tri fluoride ¹	154	Bio50M	50% CH ₄ , 50% CO ₂
32	NH ₃	Ammonia ¹	155	Bio55M	55% CH ₄ , 45% CO ₂
33	Cl ₂	Chlorine ¹	156	Bio60M	60% CH ₄ , 40% CO ₂
34	H ₂ S	Hydrogen Sul ide ¹	157	Bio65M	65% CH ₄ , 35% CO ₂
35	SO ₂	Sulfur Dioxide ¹	158	Bio70M	70% CH ₄ , 30% CO ₂
36	C ₂ H ₆	Propylene ¹	159	Bio75M	75% CH ₄ , 25% CO ₂
80	1Buten	1-Butylene ¹	160	Bio80M	80% CH ₄ , 20% CO ₂
81	cButen	Cis-Butene (cis-2-Butene) ¹	161	Bio85M	85% CH ₄ , 15% CO ₂
82	iButen	Isobutene ¹	162	Bio90M	90% CH ₄ , 10% CO ₂
83	tButen	Trans- ₂ -Butene ¹	163	Bio95M	95% CH ₄ , 5% CO ₂
84	COS	Carbonyl Sul ide ¹	164	EAN-32	32% O ₂ , 68% N ₂
85	DME	Dimethylether (C_2H_6O) ¹	165	EAN-36	36% O ₂ , 64% N ₂
86	SiH ₄	Silane ¹	166	EAN-40	40% O ₂ , 60% N ₂
100	R-11	Trichloro luoromethane (CCl_3F) ¹	167	HeOx20	20% O ₂ , 80% He

1 仅用于耐腐蚀型设备。 25V1 2025-06-30